

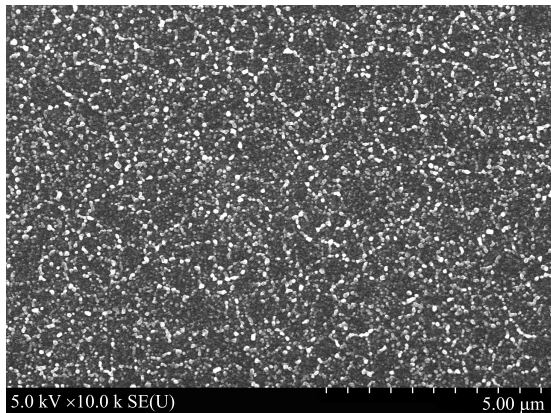
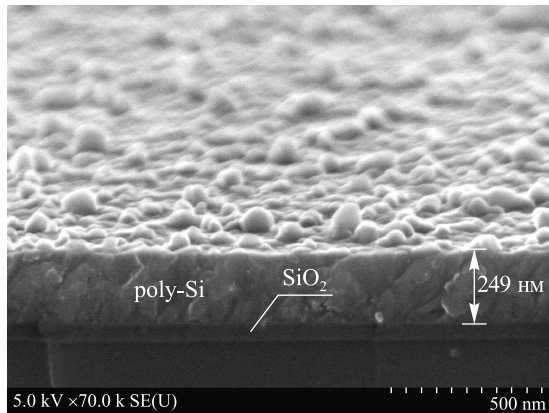
a/a*б/б*

Рис. 1. РЭМ-изображение поверхности поликремния в структуре Al/poly-Si/SiO₂/Si с удаленной пленкой алюминия сразу после ее напыления:

a – поверхность поликремния без наклона; *б* – поверхность поликремния с наклоном под углом 70°

Fig. 1. Scanning electron microscopy (SEM) image of a polysilicon surface in the Al/poly-Si/SiO₂/Si structure with the aluminium film removed immediately after its deposition:

a – polysilicon surface without tilt; *b* – polysilicon surface at an angle of 70°